

國立交通大學工學院專班半導體材料與製程設備學程 105 學年度第 2 學期課程計畫表

永課 久號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師 人事代碼	上 課 時 間					
	中 文	英 文(有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
ISE 5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						
ISE 5201	平面顯示材料及元件	Flat Panel Display Materials and Devices	選	3	3	林宏洲 T8918			IJK EF201			
ISE 5203	半導體材料在能源科技之應用	Semiconductor in Energy Technologies	選	3	3	吳樸偉 T9435						BCD EF201
ISE 5206	半導體材料分析	Materials Characterization for Semiconductors	選	3	3	張 立 T8627 潘扶民 T9241		IJK EF201				
ISE 5207	半導體微影、清洗、檢測技術與設備	Semiconductor Lithography, Cleaning and Inspection	選	3	3	柯富祥 T9411					IJK EF201	
ISE5214	電子與光電材料	Electronic and Optoelectronic Materials	選	3	3	吳耀銓 T8825				IJK EF207		

備註：碩士論文研究限制有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才能選修